PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

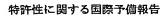
(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

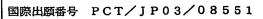
出願人又は代理人

REC'D 1	aul o	2004
---------	-------	------

WIPO FCT

出願人又は代理人 の書類記号 POKJ-10301	今後の手続きについ	いては、様式PCT/	IPEA/416を参	≩照するこ	٤٠.
国際出願番号 PCT/JP03/08551	国際出願日(日.月.年) 04	. 07. 2003	優先日 (日.月.年) 05	. 07.	2002
国際特許分類 (IPC) Int.Cl ⁷ CO7K	9/00, 1/04, 1/06, C081	B 37/00			
出願人 (氏名又は名称) 梶原 康宏					
1. この報告書は、PCT35条に基づ 法施行規則第57条 (PCT36条)			予備審査報告である。		
2. この国際予備審査報告は、この表紙	を含めて全部で	3 ~-	ジからなる。	•	
3. この報告には次の附属物件も添付さる X 附属啓類は全部で 5		5.			
区 補正されて、この報告の基 囲及び/又は図面の用紙(3明細鸖、	請求の範
第1欄4.及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し		こおける国際出願の開	示の範囲を超えた補]	Eを含むも	らのとこの
b 電子媒体は全部で	h 2) w	27 7 TC 10 - 7 Ab 1- TV - 1-	(電子媒体の	種類、数	を示す)。
一 配列表に関する補充欄に示す ブルを含む。(実施細則第8		が記み取り可能な形式	による配列衣又は配外	小衣に関連	里するアー
4. この国際予備審査報告は、次の内容					-
※ 第 I 柳 国際予備審査報 第 I 柳 優先権	是の基礎				
第11個 第2個 第2個 第2個 第2個 第2個 第2個 第2個 第2個 第2個 第2		能性についての国際予	が備審査報告の不作成	:	
▼ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、	進歩性又は産業上の	利用可能性についての	の見解、そ	それを裏付
けるための文献及び説明					
第VI 開					
国際予備審査の請求掛を受理した日 03.02.2004		国際予備審査報告を 2	作成した日1.05.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP)	. 特許庁審査官(権限	のある職員)	4 B	8615
郵便番号100-8915 東京都千代田区館が関三丁目4		内藤 作	⊨ —		
大小型・17円位取が段二」日4	田 ひ な	電話番号 03-3	581-1101	内線	3 4 4 8





第1欄 報	告の基礎
1. この国	際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
	の報告は、
 この報 た差替え用 	程告は下記の出願 告類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するため に提出され 紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
出	上願時の国際出願書類
	第 1-68 ページ、 出願時に提出されたもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
X	第 5-12, 15, 18-21 項、 出願時に提出されたもの 第 項*、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 1-4, 17 項*、 30.04.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 一 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	図面 第 ページ/図、 出願時に提出されたもの 第 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	記列表又は関連するテープル 配列表に関する補充欄を参照すること。
3. X #	#正により、下記の啓類が削除された。 明細書 第
4. 🗌 🔾	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を越 えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
	明細書 第 請求の範囲 第 図面 第 配列表(具体的に記載すること) ページ/図 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
* 4. 13	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。.



国際出願番号 PCT/JP03/08551

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明 1. 見解 請求の範囲 1-12, 15, 17-19, 20-21 ,新規性(N) 請求の範囲 請求の範囲 1-12, 15, 17-19, 20-21 進歩性(IS) 請求の範囲 請求の範囲 1-12, 15, 17-19, 20-21 産業上の利用可能性(IA) 請求の範囲

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献 1: JP 10-259198 A, (三共株式会社) 1998.09.29

文献 2: WO 94/8711 A1, (WARNER-LAMBERT COMPANY) 1994.03.19

文献3: Bioorganic & Medicinal Chemistry, Vol. 3(11), p. 1455-1463 (1995)

文献 4: JP 11-255807 A, (財団法人野口研究所) 1999.09.21 文献 5 : Carbohydrate Research, Vol. 305, p. 423-431 (1998) 文献 6 : FEBS Letters, Vol. 93(2), p. 255-260 (1978)

文献 7: The Journal of Biological Chemistry, Vol. 254(10), p. 4063-4071

(1979)

文献 8 : Biochemical Journal, Vol. 250, p. 117-124(1988)

請求の範囲1-12, 15, 17-19, 20-21の発明は、新規性及び進歩性を有する。請求の範囲1-12, 17-19の製法発明は、糖鎖アスパラギンを、水酸基を保護することなくペプチドの固相合成に用いることができることを見出した点 酸基を保護することなくペノブトの固怕合成に用いることができることを光田した点で独特のものであり、請求の範囲15の糖ペプチドの発明は、シアル酸のカルボキシル基に保護基を導入したものである点で独特のものであり、これらの点は、文献1-8には記載も示唆もされていない。また、請求の範囲20-21の製法発明は、文献1-8には記載も示唆もされていない。

請求の範囲

- 1. (補正後)(1)水酸基を有する樹脂(レジン)の水酸基と、脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護されたアミノ酸のカルボキシル基をエステル化反応させ、
 - (2) 上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基を形成させ、
- (3) この遊離アミノ基と、脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護されたアミノ酸のカルボキシル基とアミド化反応させ、
- (4)上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基を形成させ、
- 10 (5)上記(3)及び(4)の工程を1回以上繰り返し、

5

- (6) 脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護された、しかし全ての水酸基が無保護 の糖鎖アスパラギンのアスパラギン部分のカルボキシル基とアミド化反応させ、
 - (7)上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基を形成させ、
- (8) この遊離アミノ基と、脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護されたアミノ酸 0カルボキシル基とアミド化反応させ、
 - (9) 上記(7) 及び(8) の工程を1回以上繰り返し
 - (10) 上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基を形成させ、
 - (11)酸で樹脂(レジン)を切断することを特徴とする少なくとも1以上の糖 鎖アスパラギンをペプチド鎖の任意の位置に有する糖ペプチドの製造法。
- 2. (補正後)(6)の、脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護された、しかし全ての水酸基が無保護の糖鎖アスパラギンのアスパラギン部分のカルボキシル基とアミド化反応させ、(7)の、上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基を形成させる工程を、適宜追加する少なくとも2以上の糖鎖アスパラギンをペプチド鎖の任意の位置に有する糖ペプチドの製造法。
- 25 3. (補正後) (6) の、脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護された、しかし全ての水酸基が無保護の糖鎖アスパラギンのアスパラギン部分のカルボキシ

ル基とアミド化反応させ、(7)の、上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基 を形成させる工程を、最終工程で行う少なく とも1以上の糖鎖アスパラギンをペプチド鎖に有する糖ペプチドの製造法。

4. (編成 6) の工程に代えて、或いは(6) の工程に加えて、(1) 水酸基を有する樹脂(レジン)の水酸基と、脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護された、しかし全ての水酸基が無保護の糖鎖アスパラギンのアスパラギン部分のカルボキシル基をエステル化反応させる、請求の範囲第1項に記載の糖ペプチドの製造法。

- 5. 請求の範囲第1項(6)の糖鎖アスパラギンが、6以上の糖残基を有するものである請求の範囲第1~4項に記載の糖ペプチドの製造法。
- 6. 請求の範囲第1項(6)の糖鎖アスパラギンが、 $9 \sim 11$ の糖残基を有するものである請求の範囲第1〜4項に記載の糖ペプチドの製造法。
- 10 7. 請求の範囲第1項(6)の糖鎖アスパラギンが、6以上の糖残基を有し、2分岐型糖鎖を結合したものである請求の範囲第1~4項に記載の糖ペプチドの製造法。
 - 8. 請求の範囲第1項(6)の糖鎖アスパラギンが、ジシアロ糖鎖アスパラギンもしくはモノシアロ糖鎖アスパラギンであって、該シアル酸のカルボキシル基が保護基により保護されたものである請求の範囲第1~4項に記載の糖ペプチドの製造法。
 - 9. 請求の範囲第1項(6)の糖鎖アスパラギンが、アシアロ糖鎖アスパラギンである請求の範囲第1~4項に記載の糖ペプチドの製造法。
- 10.シアル酸のカルボキシル基の保護基がベンジル基である請求の範囲第 20 8項に記載の糖ペプチドの製造法。
 - 11. 脂溶性保護基が 9-フルオレニルメトキシカルボニル(Fmoc)基である請求の範囲第 $1\sim4$ 項に記載の糖ペプチドの製造法。
 - 12. 糖鎖アスパラギンの一部又は全部の代わりにムチン結合型糖鎖を用いる請求の範囲第1~11項に記載の糖ペプチドの製造法。
- 25 13. (削除)

5

15

- 14. (削除)
- 15. (補正後)請求の範囲第1~12項に記載の製造法により、取得可能な少なくとも1以上の糖鎖アスパラギンまたはムチン結合型糖鎖をペプチド鎖の任意の位置に有し、該糖鎖アスパラギンがジシアロ糖鎖アスパラギン及びモノシアロ糖鎖アスパラギンから選ばれる少なくとも1種以上であり、該シアル酸のカルボキシル基が保護基により保護されたものである糖ペプチド。
 - 16. (削除)

- 17. (補正後) (1) 水酸基を有する樹脂 (レジン) の水酸基と、脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護されたアミノ酸のカルボキシル基をエステル化反応させ、
- (2) 上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基を形成させ、
- 5 (3) この遊離アミノ基と、脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護されたアミノ酸 のカルボキシル基とアミド化反応させ、
 - (4) 上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基を形成させ、
 - (5)上記(3)及び(4)の工程を1回以上繰り返し、
- (6) 脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護された、しかし全ての水酸基が無保護 10 の糖鎖アスパラギンのアスパラギン部分のカルボキシル基とアミド化反応させ、
 - (7)上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基を形成させ、
 - (8) この遊離アミノ基と、脂溶性保護基でアミノ基窒素が保護されたアミノ酸のカルボキシル基とアミド化反応させ、
 - (9)上記(7)及び(8)の工程を1回以上繰り返し
- 15 (10)上記脂溶性保護基を脱離して遊離アミノ基を形成させ、
 - (11)酸で樹脂(レジン)を切断し、
 - (12) 得られた糖ペプチドにシアル酸転移酵素を用いてシアル酸もしくはその 誘導体を転移させることを特徴とする少なくとも1以上の糖鎖アスパラギンをペ